Declaration and Power of Attorney For Patent Application 特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration 日本語宜言書

下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。	As a below named inventor, I hereby declare that:
私の住所、私書箱、国籍は下記の私の氏名の後に記載され た通りです。	My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.
下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者(下記の氏名が一つの場合)もしくは最初かつ共同発明者であると(下記の名称が複数の場合)信じています。	I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled
	LIGHT EMITTING DEVICE
上記発明の明細書(下記の欄で×印がついていない場合は、本書に添付)は、	The specification of which is attached hereto unless the following box is checked:
□月日に提出され、米国出願番号または特許協定条約 国際出願番号を とし、(該当する場合)に訂正されました。	was filed onas United States Application Number or PCT International Application Numberand was amended on(if applicable).
私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、 内容を理解していることをここに表明します。	I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.
私は、連邦規則法典第 37 編第 1 条 56 項に定義されるとおり、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務があることを認めます。	I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

Japanese Language Declaration (日本語宜言書)

私は、米国法典第 35 編 119 条(a)・(d)項又は 365 条(b)項に 基き下記の、米国以外の国の少なくとも一カ国を指定している 特許協力条約 365(a)項に基く国際出願、又は外国での特許 出願もしくは発明者証の出願についての外国優先権をここに 主張するとともに、優先権を主張している、本出願の前に出願 された特許または発明者証の外国出願を以下に、枠内をマー クすることで、示しています。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119(a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Prior Foreign Application(s) 外国での先行出願			Priority Not Claimed 優先権主張なし
2002 –361853	Japan	December 13, 2002	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	_
(番号)	(国名)	(出願年月日)	
			_ 🗆
(Number) (番号)	(Country) (国名)	(Day/Month/Year Filed) (出願年月日)	
			_ · · ·
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	_
(番号)	(国名)	(出願年月日)	
私は、第 35 編米国法典 119 条(e 特許出願規定に記載された権利をここ		I hereby claim the benefit under Code, Section 119(e) of any Lapplication(s) listed below.	
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)	(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)
私は、下記の米国法典第35編120 特許出願に記載された権利、又は米間力条約365条(c)に基く権利をここに主の各請求範囲の内容が米国法典代3 特許協力条約で規定された方法で先開示されていない限り、その先行米国願書の日本国内または特許協力条約中に入手された、連邦規制法典第37れた特許資格の有無に関する重要ながあることを認識しています。	国を指定している特許協 三張します。また、本出願 5編 112条第1項又は 行する米国特許出願に 出願提出日以降で本出 国際提出日までの期間 編1条 56 項で定義さ	I hereby claim the benefit under Code, Section 120 of any United 365(c) of any PCT International a United States, listed below and matter of each of the claims of disclosed in the prior United States application in the manner provide Title 35, United States Code Sethe duty to disclose information patentability as defined in Title Regulations, Section 1.56 who between the filing date of the prational or PCT International filing	d States application(s), or pplication designating the d, insofar as the subject of this application is not ates or PCT International d by the first paragraph of ction 112, I acknowledge on which is material to be 37, Code of Federal hich became available prior application and the
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)	(Status: Patented, Pendi (現況: 特許許可済.能	-

(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現况: 特許許可済、継続中、放棄済)

私は、私自身の知識に基いて本宣言書中で私が行う表明が 真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じるところに基く 表明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされた 虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第 18 編第 1001 条に基き、罰金または拘禁、もしくはその両方により処罰 されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行えば、 出願した、又は既に許可された特許の有効性が失われること を認識し、よってここに上記のごとく宣誓を致します。 I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Japanese Language Declaration (日本語官言書)

委任状: 私は下記の発明者として、本出願に関する一切の手続きを米特許商標局に対して遂行する弁護士または代理人として、下記の者を指名いたします。 (弁護士、または代理人の氏名及び登録番号を明記のこと)

John F. Hayden, Reg. No. 37,640; Scott C. Harris, Reg. No. 32,030; Michael McKeon, Reg. No. 37,888; Linda Liu Kordziel, Reg. No. 39,732; William E. Booth, Reg. No. 28,933; Ruffin B. Cordell, Reg. No. 33,487; John W. Freeman, Reg. No. 29,066; Timothy A. French, Reg. No. 30,175; G. Roger Lee, Reg. No. 28,963; John B. Pegram, Reg. No. 25,198; James E. Mrose, Reg. No. 33,264; Lauren A. Degnan, Reg. No. 40,584; Andrew F. Bodendorf, Reg. No. 39,537; Diana DiBerardino, Reg. No. 45,653;

書類送付先

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration number).

W. Karl Renner, Reg. No. 41,265; Joseph F. Key, Reg. No. 44,827; Harold H. Fox, Reg. No. 41,498; Scott R. Boalick, Reg. No. 42,337; Joseph V. Colaianni, Jr., Reg. No. 39,948; Gregory A. Walters, Reg. No. 41,366; R. Whitney Winston, Reg. No. 44,432; Bing Ai, Reg. No. 43,312; N. Thane Bauz, Reg. No. 41,604; Gregory P. Einhorn, Reg. No. 38,440; Diane L. Gardner, Reg. No. 36,518; Kenyon S. Jenckes, Reg. No. 41,873; Christopher S. Marchese, Reg. No. 37,177; Todd G. Miller, Reg. No. 42,003; and Shekhar Vyas, Reg. No. 46,166.

The undersigned hereby authorizes any U. S. attorney or agent named herein to accept and follow instructions from ______ as to any action to be taken in the Patent and Trademark Office regarding this application without direct communication between the U. S. attorney or agent and the undersigned. In the event of a change in the persons from whom instructions may be taken, the U. S. attorneys or agents named herein will be so notified by the undersigned.

Send Correspondence to:

John F. Hayden

FISH & RICHARDSON P.C. 1425 K Street, N.W., 11th Floor Washington, DC 20005

直接電話連絡先: (名前及び電話番号)

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

John F. Hayden telephone number (202) 783-5070

唯一または第一発明者名		Full name of sole or first in	Full name of sole or first inventor	
発明者の署名	日付	Inventor's signature Yu Yamazaki	Date /1/25/2003	
住所		Residence		
		Setagaya, Tokyo, Japan		
国籍		Citizenship		
		Japanese		
私書箱			Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan	

,

第二共同発明者名	Full name of second joint inventor, if any Aya ANZAI
第二共同発明者の署名 日付	Second inventor's signature Date Aya Anza' (1/25/2003)
住所	Residence
	Tsukui, Kanagawa, Japan
国籍	Citizenship
	Japanese
私書箱	Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.
	398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第三共同発明者名		Full name of third joint inventor, if any
		Tomoyuki IWABUCHI
第三共同発明者の署名 日代	न	Third inventor's signature Date
	·	Tomoguki IWABUCHI 11/25/2003
住所		Residence
		Atsugi, Kanagawa, Japan
国籍		Citizenship
		Japanese
私書箱		Post Office Address
		c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan